(19) 日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-282412

(43)公開日 平成11年(1999)10月15日

(51) Int.Cl.º G09G 3/22 識別記号

FΙ G 0 9 G 3/22

н

審査請求 未請求 請求項の数9 OL (全 17 頁)

(21)出職番号

特爾平10-87128

(22) 出題日

平成10年(1998) 3月31日

(71) 出頭人 000001007 キヤノン株式会社

東京都大田区下丸子3丁目30番2号

(72)発明者 金井 泉

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤ ノン株式会社内

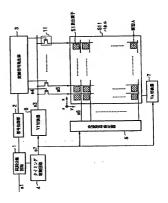
(74)代理人 弁理士 大塚 康徳 (外2名)

(54) [発明の名称] 画像表示装置及び画像表示方法

(57)【要約】

【課題】 一放出素子で隣接する複数の画素位置を、単 純な構造で良好に発光させる画像表示装置及び画像表示 方法の提供。

【解決手段】 1水平走査期間 (1H) 内において、V f 切換器 6 及び V a 切換器 7 を同じタイミングで切り替 えることにより、放出素子に印加される駆動電圧Vfが 大きいときには加速電圧Vaを小さくし、駆動電圧V f が小さいときには加速電圧Vaを大きくする。



【特許請求の範囲】

力する画像入力手段と、

【請求項1】 電子放出部を挟む一対の電極を含む電子 放出素子を行列状に複数配列した電子線発生部と、該電 子線発生部と対向して配設され、該電子線発生部が発え する電子ビームの照射により発光する蛍光体とを備え、放 飯蛍光体の瞬接する複数の画素位置を、該複数の電子 出表子の中の1つの電子放出薬子により発光させる画像

1

表示装置であって、 表示すべき画像信号中の隣接する複数画素信号を順次入

前記画像入力手段から所定のK個(但し、Kは2以上の 整数)の画素信号が入力される度に、該画業信号に応じ て、前記電子放出業子に印加する駆動電圧と、前記電子 ビームを加速する加速電圧とを同時に切り換えることに より、前記電子ビームの軌道と、前記電光体のK個の画 素位置における発光輝度とを制御する制御手段と、を備 えることを特徴とする画像表示後電。

【請求項2】 前記制御手段は、前記複数の電子放出素子の中の1つの電子放出素子が発生する電子ビームを、前記覚光体の所望するK個の画素位置に開火照射するように制御し、且つ、前記K個の画素位号が等しいとき、前記K個の画素位置における最光環度を略等しくするように制御することを特徴とする請求項1記載の画像表示装置。

(請求項3) 前記制御手段は、前記駆動電圧と前記加速電圧とを切り換えるに際して、前記駆動電圧と前記加速電圧との増減方向を反対方向に変化させることを特徴とする請求項2記載の画像表示接種。

【請求項4】 前記制御手段による前記駆動電圧と前記 加速電圧との切り換えは、前記画像入力手段の所定の1 水平走査期間内に前記K回行うことを特徴とする請求項 1 に記載の画像表示装電。

[請款項5] 前記電子放出素子は表面伝導型放出素子であることを特徴とする請求項1記載の画像表示装置。 [請求項6] 電子放出部を挟む一対の電極を含む電子放出素子を行列状に複数配列した電子線発生部と大大線発生部と対向して配設され、該電子線発生部が発生する電子ビームの照射により発光する蛍光体とを使用して、該重光体の隣接する複数の画素位置を、該複数の電子放出素子の中の1つの電子放出素子により発光させる画像表示方法であって、

表示すべき画像信号中の隣接する複数画素信号を順次入 カレ、

所定のK個(但し、Kは2以上の整数)の画素信号が入力される度に、該画素信号に応じて、前記電子放出素子に印加する駆動電圧と、前記電子ピームを加速する加速電圧とを同時に切り換えることにより、前記電子ピームの軌道と、前記蛍光体の保御の画素位置における発光輝度とを制御することを特徴とする画像表示方法。

【請求項7】 前記複数の電子放出素子の中の1つの電 50

子放出業子が発生する電子ビームを、前記蛍光体の所望 する K 個の画素位置に順次照射するように制御し、且 つ、前記K 個の画素信号が等しいとき、前記K 個の画素 位置における発光輝度を略等しくするように制御するこ とを特徴とする請求項 6 記載の画像表示方法。

間割水項 8 | 前記駆動電圧と前記加速電圧とを切り換えるに際して、前記駆動電圧と前記加速電圧との増減方向を反対方向に変化させることを特徴とする請求項 7 記載の画像表示方法。

【請求項9】 前記駆動電圧と前記加速電圧との切り換 えは、所定の1水平走査期間内に前記K回行うことを特 徴とする請求項6記載の画像表示方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、例えば、電子放出 源として複数の表面伝導型放出素子を用いた画像形成装 置及び画像表示方法に関する。

[0002]

【従来の技術】従来から、電子放出素子として熱陰極素 子と冷陰極素子の2種類が知られている。このうち冷陰 極素子では、例えば表面伝導型放出素子、電界放出型素 子(以下FE型と記す)、或いは金属/絶縁層/金属型 放出素子(以下MIM型と記す)、などが知られてい

[0003] 表面伝導型放出票子としては、例えば、 M. I. Elinson, RadioE-ng. Ele ctron Phys., 10, 1290, (196 5) や、後述する他の例が知られている。

【0004】表面伝導型放出素子は、基板上に形成された小面積の薄膜に、その薄膜面に平行に電流を流すことにより、該薄膜師立り電子が放出する現象を利用するものである。この表面伝導型放出素子としては、前記エリンソン等によるちのC2 薄膜によるもの[G. Dittmer:"ThinSulfingによるもの[G. Dittmer:"ThinSulfingによるもの[G. Dittmer:"ThinSulfingによるもの[G. Dittmer:"ThinSulfingによるもの[G. Ditmer:"ThinSulfingによるもの[M. Hartwell and C. G. Fonstad:"IEEE Trans.ED Conf.",519(197

5)] や、カーボン薄膜によるもの[荒木久 他:真 空、第26巻、第1号、22(1983)]等が報告されている。

【0005】これらの表面伝導型放出素子の素子構成の 典型的な例として、図21に前述のM. Hartwel lらによる素子の平面図を示す。

【0006】同図において、3001は基板であり、3004はスパッタで形成された金属酸化物よりなる導電性薄膜である。 海電性薄膜3004は、図示のようにH全形の甲面形状に形成されている。 該導電性薄膜3004に後述の通電プォーミングと呼ばれる通電処理を施すことにより、電子放出部3005が形成される。図中の

3 間隔しは、 $0.5\sim1~[mm]$, Wは、0.1~[mm] で設定されている。

【0007】尚、図示の便宜から、電子放出部3005 は環電性薄膜3004の中央に矩形の形状で示したが、 これは模式的なものであり、実際の電子放出部の位置や 形状を忠実に表現しているわけではない。

【0008】 M. Hartwel】与による素子をはじめとして上述の表面伝導型放出素子においては、電子放出を行う前に導電性薄膜3004に通電フォーミングと呼ばれる通電処理を施すことにより、電子放出部300 与を形成するのが一般的であった。即ち、通常フォーミングとは、何えば1V/分程度の非常にゆっくりとしたレートで昇圧する直流電圧、もしくは、例えば1V/分程度の非常にゆっくりとしたレートで昇圧する直流電圧を印加し、導電性薄膜3004を扇所抵抗な状態の電子放出部3005を形成することである。この通電フォーミングにより、導電性薄膜3004は、扇所的に破壊もしくは変形もしくは変質し、その一部には電裂が発生する。このような通電フォーミング後に場電性薄膜3004に適宜の電圧を印加 20 すると、前形を数け近において場子放出が行われる。

【0009】また、FE型の例は、例えば、W. P. Dyke&W. W. Dolan, "Fie-ld emission". Advance in ElectronPhysics, 8,89 (1956)や、或いは、C. A. Spindt, "Physical properties of thin-film fieldemissioncathodes with molybdeniumcones", J. Appl. Phys., 47,5248 (1976) などが知られてい 30

【0010】 F E 型の素子構成の典型的な例として、図 22に前述のC. A. Spindtらによる素子の断面 図を示す。

【0011】 同図において、3010は基板であり、3 011は導電材料よりなるエミック距線、3012はエ ミッタコーン、3013は経験層、そして、3014は ゲート電極である。本業子は、エミッタコーン3012 とゲート電極3014の間に適宜の電圧を印加すること により、エミッタコーン3012の先端部より電界放出 40 を起こさせる。

【0012】また、FE型の他の素子構成として、図2 2のような積層構造ではなく、基板上に基板平面とほぼ 平行にエミッタとゲート電極を配置した例もある。

【0013】また、MIM型の例としては、例えば、C. A. Mead, "Operation of tunnel-emission Devices, J. Appl. Phys., 32,646 (1961) などが知られている。MIM型の薬子構成の典型的な例を図23に示す。

【0014】同図はMIM型の素子構成の断面図を示しており、同図において、3020は基板であり、3021は金属よりなる下電極、3022は厚さ100オングストローム程度の電が起降層、3023は厚さ80~30オングストローム程度の金属よりなる上電極である。MIM型においては、上電極3023と下電極3021との間に適宜の電圧を印加することにより、上電極3023の表面より電子放出を起こさせる。

[0015]上述の冷陰極来子は、熱陰極素子と比較して低温で電子放出を得ることができるため、加熱用ヒーターを必要としない。従いて、熱陰極素子よりも精密は単純であり、微細な薬子を作成可能である。また、基板上に多数の薬子を高い密度で配置しても、基板の熱溶酸などの問題が発生しにくい。また、熱陰極素子がヒーターの加熱により動作するため応答速度が遅いのとは異なり、冷陰極素子の場合には応答速度が速いという利点もある。このため、冷陰極素子を応用するための研究が盛んに行われてきている。

【0016】例えば、表面伝導型放出素子は、冷酸極素 子のなかでも特に構造が単純の製造 各容易であることか ち、大面積にわたり多数の素子を形成できる利点があ る。そこで、例えば本出願人による特開昭64-313 32号において開示されるように、多数の素子を配列し て駆動するための方法が研究されている。

【0017】また、表面伝導型放出素子の応用については、例えば、画像表示装置、画像記録装置などの画像形成装置や、荷電ビーム源等が研究されている。

【0018】特に、画像表示装置への応用としては、例 えば本出願人によるUSP5,066,83 や時即マ 2-25751号や特開平4-28137号において 開示されているように、表面伝導型放出素子と電子ビー ムの照射により発光する蛍光体とを組み合わせて用いた 画像表示装置が研究されている。

【0019】表面伝導型放出素子と蛍光体とを組み合わせて用いた間像表示装置は、従来の他の方式の画像表示装置は、従来の他の方式の画像表示装置と内心を指した。例えば、近常を指数してきた液晶表示装置と比較しても、自発光型であるためパックライトを必要としない点や、視野角が広いなが解れていると言える。

【0020】また、FE型を多数偶ならべて駆動する方法は、例えば本出願人によるUSP4,904,895に開示されている。また、FE型を画像表示装置に応用した例として、例えば、R. Meyerらにより報告された平板型表示装置が知られている(「R. Meyer: "Recent Developmenton MicrotipsDisplay at LETI", Tech. Digest of 4th Int. Vacuum Microele-ctronics Conf., Nagahama, pp. 6~9(1991)] 参照)。

5

【0021】また、MIM型を多数個並べて画像表示装 置に応用した例は、 例えば本出願人による特開平3 - 5 5738に開示されている。

[0022]

【発明が解決しようとする課題】このような画像表示装 置の解像度を上げる方法としては、放出素子を密に配置 する必要がある。しかし、マトリクス配線の電気抵抗を 抑える必要性から配線を細くすることができず、また、 放出素子も小さくするのに限界がある。そのため、小型 高精細な画像表示装置を製造するのは現実問題としてか 10 なり困難である。

【0023】そこで、このような問題を解決する方法と して、特願平07-240166号(「画像表示装 置」) が提案されている。この提案では、放出素子の駆 動電圧、或いは電子の加速電圧の何れか一方を変えるこ とによって電子ビーム軌道を制御し、これにより1つの 放出素子で複数箇所に発光点を作るものである。しか し、この方法では、放出素子の駆動電圧、或いは電子の 加速電圧を変えるため、複数箇所の発光点において輝度 の差が生ずる。そこで、この輝度の差を補正するため に、特願平07-240166号では変調信号のパルス 幅を調節している。そのため、当該画像表示装置の制御 ユニットの内部または外部に輝度補正用の回路が新たに 必要となる。

【0024】そこで、本発明は、一放出素子で隣接する 複数の画素位置を、単純な構造で良好に発光させる画像 表示装置及び画像表示方法の提供を目的とする。

[0025]

【課題を解決するための手段】上述した目的を達成する ため、本発明の画像表示装置は以下の構成を備えること を特徴とする。

【0026】即ち、電子放出部を挟む一対の電極を含む 電子放出素子を行列状に複数配列した電子線発生部と、 該電子線発生部と対向して配設され、該電子線発生部が 発生する電子ビームの照射により発光する蛍光体とを備 え、該蛍光体の隣接する複数の画素位置を、該複数の電 子放出素子の中の1つの電子放出素子により発光させる 画像表示装置であって、表示すべき画像信号中の隣接す る複数画素信号を順次入力する画像入力手段と、前記画 像入力手段から所定のK個(但し、Kは2以上の整数) の画素信号が入力される度に、該画素信号に応じて、前 記電子放出素子に印加する駆動電圧と、前記電子ビーム を加速する加速電圧とを同時に切り換えることにより、 前記電子ビームの軌道と、前記蛍光体のK個の画素位置 における発光輝度とを制御する制御手段と、を備えるこ とを特徴とする。

【0027】また、例えば前記制御手段は、前記複数の 電子放出素子の中の1つの電子放出素子が発生する電子 ビームを、前記蛍光体の所望するK個の画素位置に順次 照射するように制御し、且つ、前記K個の画素信号が等 50

しいとき、前記K個の画素位置における発光輝度を略等 しくするように制御することを特徴とし、好ましくは前 記駆動電圧と前記加速電圧とを切り換えるに際して、前 記駆動電圧と前記加速電圧との増減方向を反対方向に変 化させるとよい。

【0028】または、上述した目的を達成するため、本 発明の画像表示方法は以下の構成を備えることを特徴と する。

【0029】即ち、電子放出部を挟む一対の電極を含む 電子放出素子を行列状に複数配列した電子線発生部と、 該電子線発生部と対向して配設され、該電子線発生部が 発生する電子ビームの照射により発光する蛍光体とを使 用して、該蛍光体の隣接する複数の画素位置を、該複数 の電子放出素子の中の1つの電子放出素子により発光さ せる画像表示方法であって、表示すべき画像信号中の隣 接する複数画素信号を順次入力し、所定のK個(但し、 Kは2以上の整数)の画素信号が入力される度に、該画 素信号に応じて、前記電子放出素子に印加する駆動電圧 と、前記電子ビームを加速する加速電圧とを同時に切り 換えることにより、前記電子ビームの軌道と、前記蛍光 体のK個の画素位置における発光輝度とを制御すること を特徴とする。

[0030]

【発明の実施の形態】以下、本発明に係る画像表示装置 の一実施形態を図面を参照して詳細に説明する。尚、本 実施形態では、一つの放出素子が2個所に電子ビームを 照射する場合について説明する。また、本実施形態で は、放出素子の駆動電圧と電子ビームの加速電圧との切 り換えの周期は、1水平走査期間 (1H) の半分 (1/ 2 H) である。

【0031】図1は、本発明の一実施形態としての画像 表示装置のブロック構成図である。同図において、同期 分離回路 1 は、入力テレビ信号 s 1 の同期信号と映像信 号とを分離する回路である。同期分離回路1にて分離さ れた同期信号は、タイミング制御回路4に入力される。 一方、映像信号は、信号処理部2に入力される。

【0032】信号処理部2では、映像信号にA/D変換 などの所定の信号処理を施し、その信号処理を施された 信号は、変調信号発生部3に入力される。

【0033】変調信号発生部3は、映像信号1ライン分 をシリアル/パラレル変換し、パルス幅変調信号 s 4 と してMOS-FET11のゲートへ送る。

【0034】Vf切換器6は、映像信号s5の駆動電圧 (V f) を切り換えるための回路である。パネル10内 の放出素子部12は、対抗する一対の電極に放出素子が 挟まれた構造を有している。この一対の電極に印加する 電圧 (駆動電圧: V f) の値を変えることで、電子ビー ムは異なる軌道を描いて不図示の蛍光体の異なる位置に 照射される。

【0035】Va切換器7は、電子ビームの加速電圧V

7

a を切り換えるための回路である。加速電圧V a を変え ることにより、駆動電圧Vfを変えるときと同様に電子 ピームの軌道を変えることができる。

【0036】詳しくは後述するが、本実施形態では、加 速電圧Vaと駆動電圧Vfとを同時に切り替えることに より、より広い範囲に電子を振ること、そして蛍光体の 異なる位置の発光点における輝度の調節を実現する。

【0037】制御信号 s 2 は、駆動電圧V f 及び加速電 圧Vaの値を変えるタイミングを制御する信号である。 【0038】走査信号発生器5は、走査行を選択し、走 10 査信号s6をパネル10に入力する回路である。

【0039】図2は、本発明の一実施形態における一つ の放出素子部を、図1の断面Aで切った場合の断面図で ある。同図において、フェースプレート101の内側に*

 $Lef = k \times Lh \times SQT (Vf/Va)$ 但し、Lh (m) は、放出素子と蛍光体との距離、kは 放出素子の種類や形状により決まる定数である。

【0042】従って、駆動電圧Vfが大きく、Vaが小 さいほどランディングのずれ量Lefは大きくなる。逆 に駆動電圧Vfが小さく、Vaが大きいほどランディン グのずれ量Lefは小さくなる。このように、駆動電圧 Vfと加速電圧Vaとを変えることによって、ランディ ングのずれ量を制御することが可能である。本実施形態 ではこの原理を利用して、一つの放出素子により蛍光体 110,111の複数箇所を発光させることにより、解 像度を向上させる。また、以上のような原理から、複数 の発光点は時分割により発光することになる。

【0043】しかし、駆動電圧Vfを変えると、図17※

 $L = A \times V f \uparrow 2 \times V a \uparrow (3/2) \times e \times p \uparrow (-B/V f) \cdot \cdot \cdot (2)$,

但し、a↑bはaのb乗を表わす。Aは蛍光体、放出素 30 動作を、図1を用いて説明する。 子による定数、Bは放出素子による定数である。

【0045】今、Lhを500um、蛍光体の間隔(蛍 光体110と111との中心間の距離)を80 umとす る。このとき、Vf≒16V, Va≒3kVの状態にお いて、電子ピームは、電子軌道102の軌道を描きなが ら蛍光体110に照射される(Lef=160um)。 また、Vf≒14V,Va≒12kVの状態において、 電子ビームは、電子軌道103の軌道を描きながら蛍光 体110とは80um離れた蛍光体111(Lef=8 0 um) に照射される。更に、このとき蛍光体110と 111の発光輝度は略一致する。

【0046】ここで、放出素子105は、蛍光体110 と111とのピッチの2倍のピッチで配置すれば良いた め、水平方向に160umピッチで配置すれば良いこと になる。また、垂直方向に240umピッチで放出素子 105を配置することにより、水平方向1024画素 (3072放出素子、即ち、R, G. Bの各色成分毎に 1024)、垂直方向768画素(768放出素子)の 高精細な表示装置を作成した。

*は、蛍光体110,111が塗布されている。電極10 7の一方は列方向配線に、他方は行方向配線に接続され ており、ある値以上の電圧が印加されると電子放出部 1 06から電子が放出される。電子放出部106から放出 された電子は、フェースプレート101と、電子放出部 101との間に印加された加速電圧Vaによって加速さ れ、蛍光体110、111に照射される。このとき、電 子は、中心軸100に沿って真上に進むのではなく電子 軌道102或いは103のように進む。

【0040】 蛍光体110 (111) に照射された電子 の中心軸100からのずれ量 (ランディングのずれ量) Lefは、次式で与えられる。

[0041]

. (1) .

※に示すように電子ビーム量 (Ie) が変わり、加速電圧 Vaを変えると、電子ピームが有するエネルギー量が変 わってしまう。そのため、ランディングのずれ量を制御 することによって電子ビームを振ると、複数箇所の発光 点で輝度が変わってしまう。例えば、図2のように蛍光 体110と蛍光体111との2個所に電子ビームを照射 させることを考えると、蛍光体110と蛍光体111と が仮に同じ材料の蛍光体であれば、この2個所で輝度が 同じでなければならない。この条件を満たす駆動電圧V f、加速電圧Vaを求めるには、次式で与えられる発光 点の輝度(L)を2個所の発光点で等しくする必要があ

[0044]

【0048】受信したNTSC信号s1は、同期分離回 路1で同期信号と映像信号とに分離される。同期信号 は、タイミング制御回路4に送られ、映像信号は信号処 理部2へ送られる。信号処理部2では、RGB色復調 や、アナログ/デジタル(A/D)変換などを行い、デ ジタル化された映像信号は変調信号発生部3に送られ

【0049】変調信号発生部3では、送られてきた映像 信号の1ライン分の信号をシリアル/パラレル変換し、 その変換したパラレル映像信号は、パルス幅変調信号 s 4としてMOS-FET11のゲートに送出される。 【0050】 V f 切換器 6 は、映像信号 s 5 の振幅(駆 動電圧Vfの値の1/2、但しs5は正極性)を切り換 えるための回路である。本実施形態では、前述したよう に一つの放出素子で2個所に電子ビームを照射する場合 を考えている。そのため、Vf切換器6は、タイミング 制御回路4からの制御信号 s 2 によって 2 種類の振幅の 信号s5を送り出す。

【0051】走査信号発生器5は、パネル10の走査行 【0047】次に、本実施形態における画像表示装置の 50 を1行選択し、その選択行に走査信号s6を入力する。

この時入力する信号 s 6 の振幅 (駆動電圧 V f の値の 1 /2、但しs6は負極性)は前記s5の振幅と同期して 変化させる。s5の振幅が大きいときにはs6の振幅も 大きくし、s5の振幅が小さいときにはs6の振幅も小 さくする。

【0052】 s5、 s6の振幅が大きいときには、放出 素子105に印加される駆動電圧Vfの値が大きくな る。逆に、 s 5 、 s 6 の振幅が小さいときには、放出素 子105に印加される駆動電圧Vfの値が小さくなる。 駆動電圧Vfが大きいときには、先に述べたランディン グのずれ量Lefが大きくなり、駆動電圧Vfが小さい ときにはLefは小さくなる。このように、一つの放出 素子105で2個所に電子ビームを照射することができ 3.

【0053】 s5、 s6の振幅の切り換え、即ち、駆動 電圧Vfの切り換えは、1H期間の半分(1/2H)周 期で行われる。つまり、走査信号発生器5により選択さ れたパネル10のある一行分の複数の放出素子105

(放出素子部12) は、1Hの前半の1/2Hで一方の 蛍光体 (図2でいえば蛍光体110) に電子を照射し

(このとき駆動電圧Vfは大である)、後半の1/2H で他方の蛍光体 (図2でいえば蛍光体111) に電子を 昭射する(このとき駆動電圧Vfは小である)。この 時、走査信号発生器5によって選択されたパネルの一行 は1H間選択されている。詳細はタイミングチャートを 使って後述する。

【0054】 V a 切換器 7 は、パネル10 に印加する電 子の加速電圧 Vaを切り換えるための回路である。 Va 切換器7は、Vf切換器6と同様に、タイミング制御回 路4からの制御信号s2によって、2種類の加速電圧V aをパネル10に印加する。加速電圧Vaが小さいとき には先に述べたランディングのずれ量Lefが大きくな り、加速電圧Vaが大きいときにはLefが小さくな る。このとき、加速電圧Vaの切り換えは駆動電圧Vf の切り換えと同期している必要がある。つまり、加速電 圧Vaの切り換えの周期も1/2Hである。駆動電圧V f が大きいときには加速電圧 V a を小さくし、駆動電圧 Vfが小さいときには加速電圧Vaを大きくする。即 ち、加速電圧Vaと駆動電圧Vfとを切り換えるのに際 1. て、加速電圧 Vaと駆動電圧 Vfとの増減方向を反対 40 方向に変化させることにより、2個所に発光点を作りな がら、更に2個所の発光点の輝度を略等しくすることが できる。

【0055】次に、本実施形態の動作を図3のタイミン グチャートを用いて説明する。図中の記号は図1と同じ ものである。

【0056】NTSC信号slの映像信号は上述の如く 信号処理され、パルス幅変調信号s4となる。図3に示 すパルス幅変調信号s4は、ある一本の列方向配線に注 態では、1日間に1放出素子が2個所に電子を照射する ため、1 H間に2 画素分の信号が入力されることにな る。このパルス幅変調信号s4の幅しが長いほど、電子 放出部12から電子が放出される時間が長いため、その 画素は明るく感じられる。

【0057】タイミング制御信号s2は、1/2H毎に 発生し、s5、s6、並びに加速電圧Vaの振幅を切り 換えるためのタイミングを与える。図3に示すように、 1 Hを半分に分けた前半の1/2 Hを期間a、後半の1 /2Hを期間bとする。期間aではVf変換器6から出 力された信号s3の振幅が大きく、その結果パネルに入 力される信号 s 5 の振幅も大きい。また、走査信号 s 6 は図3に示すように期間 a ではやはり振幅が大きく、期 間bでは振幅が小さい。図3では、パネルのi行目と、 i+1行目の2行に走査信号s6が入力されているタイ ミングを示している。この結果、期間aでは放出素子に 印加される駆動電圧Vfは大きく、期間bでは駆動電圧 Vfが小さいことになる。この時、期間aでは加速電圧 Vaが小さく、期間りでは加速電圧Vaが大きい。その ため、期間aでは図2の電子軌道102のような軌道を 描き、期間bでは図2の電子軌道103のような軌道を 描き電子が蛍光体に照射される。また、駆動電圧Vf、 加速電圧Vaの両方を切り換えることで2個所の発光点 で輝度に差が生じないようにしている。

【0058】このように、駆動電圧Vf、加速電圧Va を同時に切り換えることにより、一つの放出素子で複数 個所に発光点を形成し、更に、この複数個所の発光点で 輝度の差がないように調節することができる。また、駆 動電圧Vf、加速電圧Vaを同時に切り換えているた 30 め、どちらか一方を切り換える場合よりも電子ビームを

振る節囲を広げることができる。 【0059】 (表示パネルの構成と製造法) 次に、本発 明を適用した画像表示装置の表示パネルの構成と製造法 について、具体的な例を示して説明する。

【0060】図4は、実施形態に用いた表示パネルの斜 視図であり、内部構造を示すためにパネルの1部を切り 欠いて示している。

【0061】図中、1005はリアプレート、1006 は側壁、1007はフェースプレートであり、1005 ~1007により表示パネルの内部を真空に維持するた めの気密容器を形成している。気密容器を組み立てるに あたっては、各部材の接合部に十分な強度と気密性を保 持させるため封着する必要があるが、例えばフリットガ ラスを接合部に塗布し、大気中或いは窒素雰囲気中で、 摂氏400~500度で10分以上焼成することにより 封着を達成した。気密容器内部を真空に排気する方法に ついては後述する。

【0062】リアプレート1005には、基板1001 が固定されているが、該基板上には冷陰極素子1002 目し、そこを流れる信号を示したものである。本実施形 50 がNxM個形成されている (N, Mは2以上の正の整数 であり、目的とする表示画素数に応じて適宜設定され る)。本実施形態においては、N=3072, M=76 8とした。前記N×M個の冷陰極素子は、M本の行方向 配線1003とN本の列方向配線1004により単純マ トリクス配線されている。前記、1001~1004に よって構成される部分をマルチ電子ビーム源と呼ぶ。 尚、マルチ電子ビーム源の製造方法や構造については、 後で詳しく述べる。

【0063】本実施形態においては、気密容器のリアブ レート1005にマルチ電子ビーム源の基板1001を 固定する構成としたが、マルチ電子ビーム源の基板10 01が十分な強度を有するものである場合には、気密容 器のリアプレートとしてマルチ電子ビーム源の基板10 01自体を用いてもよい。

【0064】また、フェースプレート1007の下面に は、蛍光膜1008が形成されている。本実施形態はカ ラー表示装置であるため、蛍光膜1008の部分にはC RTの分野で用いられる赤、緑、青、の3原色の蛍光体 が塗り分けられている。各色の蛍光体は、例えば図5に 示すようにストライプ状に塗り分けられ、蛍光体のスト ライブの間には黒色の導電体1010が設けてある。黒 色の導電体1010を設ける目的は、電子ビームの照射 位置に多少のずれがあっても表示色にずれが生じないよ うにする事や、外光の反射を防止して表示コントラスト の低下を防ぐ事、電子ピームによる蛍光膜のチャージア ップを防止する事などである。黒色の導電体1010に は、黒鉛を主成分として用いたが、上記の目的に適する ものであればこれ以外の材料を用いても良い。

【0065】また、3原色の蛍光体の塗り分け方は前記 図5に示したストライプ状の配列に限られるものではな く、例えば図6に示すようなデルタ状配列や、それ以外 の配列であってもよい。

【0066】尚、モノクロームの表示パネルを作成する 場合には、単色の蛍光体材料を蛍光膜1008に用いれ ばよく、また黒色導電材料は必ずしも用いなくともよ

4,0 【0067】また、蛍光膜1008のリアプレート側の 面には、CRTの分野では公知のメタルバック1009 を設けてある。メタルバック1009を設けた目的は、 蛍光膜1008が発する光の一部を鏡面反射して光利用 率を向上させる事や、負イオンの衝突から蛍光膜100 8を保護する事や、電子ビーム加速電圧を印加するため の電極として作用させる事や、蛍光膜1008を励起し た電子の導電路として作用させる事などである。メタル バック1009は、蛍光膜1008をフェースプレート 基板1007上に形成した後、蛍光膜表面を平滑化処理 し、その上にAlを真空蒸着する方法により形成した。 尚、蛍光膜1008に低電圧用の蛍光体材料を用いた場 合には、メタルパック1009は用いない。

12

速電圧の印加用や蛍光膜の導電性向上を目的として、フ ェースプレート基板1007と蛍光膜1008との間 に、例えばITOを材料とする透明電極を設けてもよ

【0069】また、Dxl~Dxm及びDyl~Dyn及びH v は、当該表示パネルと不図示の電気回路とを電気的に接 続するために設けた気密構造の電気接続用端子である。 Dx1~Dxmはマルチ電子ビーム源の行方向配線 1003 と、Dyl~Dynはマルチ電子ビーム源の列方向配線10 04と、Hvはフェースプレートのメタルバック100 9と電気的に接続している。

【0070】また、気密容器内部を真空に排気するに は、気密容器を組み立てた後、不図示の排気管と真空ポ ンプとを接続し、気密容器内を10のマイナス7乗[T orr]程度の真空度まで排気する。その後、排気管を 封止するが、気密容器内の真空度を維持するために、封 止の直前或いは封止後に気密容器内の所定の位置にゲッ ター膜 (不図示) を形成する。ゲッター膜とは、例えば Baを主成分とするゲッター材料をヒーターもしくは高 周波加熱により加熱し蒸着して形成した膜であり、該ゲ ッター膜の吸着作用により気密容器内は1 x 1 0 マイナ ス5乗ないしは1 x 1 0 マイナス7乗 [T o r r] の真 空度に維持される。

【0071】以上、本発明実施形態の表示パネルの基本 構成と製法を説明した。

【0072】次に、前記実施形態の表示パネルに用いた マルチ電子ピーム源の製造方法について説明する。本発 明の画像表示装置に用いるマルチ電子ビーム源は、冷陰 極素子を単純マトリクス配線した電子源であれば、冷陰 極素子の材料や形状或いは製法に制限はない。従って、 例えば表面伝導型放出素子やFE型、或いはMIM型な どの冷陰極素子を用いることができる。

【0073】但し、表示画面が大きくてしかも安価な表 示装置が求められる状況のもとでは、これらの冷陰極素 子の中でも、表面伝導型放出素子が特に好ましい。即 ち、FE型ではエミッタコーンとゲート電極の相対位置 や形状が電子放出特性を大きく左右するため、極めて高 精度の製造技術を必要とするが、これは大面積化や製造 コストの低減を達成するには不利な要因となる。また、 MIM型では、絶縁層と上電極の膜厚を薄くてしかも均 一にする必要があるが、これも大面積化や製造コストの 低減を達成するには不利な要因となる。その点、表面伝 導型放出素子は、比較的製造方法が単純なため、大面積 化や製造コストの低減が容易である。また、発明者ら は、表面伝導型放出素子の中でも、電子放出部もしくは その周辺部を徴粒子膜から形成したものがとりわけ電子 放出特性に優れ、しかも製造が容易に行えることを見い だしている。従って、高輝度で大画面の画像表示装置の マルチ電子ビーム源に用いるには、最も好適であると言 【0068】また、本実施形態では用いなかったが、加 50 える。そこで、上記実施形態の表示パネルにおいては、

電子放出部もしくはその周辺部を微粒子膜から形成した 表面伝導型放出案子を用いた。そこで、まず好適な表面 伝導型放出案子について基本的な構成と製法及び特性を 設明し、その後で多数の案子を単純マトリクス配線した マルチ電子ビーム源の構造について述べる。

【0074】(平面型の表面伝導型放出素子)まず最初 に、平面型の表面伝導型放出素子の素子構成と数につ いて説明する。図7は、平面型の表面伝導型放出素子の 構成を説明するための平面図であり、図8は、平面型の 表面伝導型放出素子の構成を説明するための断面図であ

【0075】図7及び図8において、1101は基板、 1102と1103は素子電極、1104は導電性薄 腰、1105は通電フォーミング処理により形成した電 子放出部、1113は通電活性化処理により形成した薄 騰である。

【0076】 基板1101としては、例えば、石英ガラスや音板ガラスをはじめとする各種ガラス基板や、アルミナをはじめとする各種カラス基板、或いは上述の各種基板上に例えばSiO2を材料とする総縁層を積層 20 した基板などを用いることができる。

【0077】また、基板1101上に基板面と平行に対向して設けられた素子電極1102と1103は、導電性を有する材料によって形成されている。例えば、Ni、Cr、Au、Mo、W、Pt、Ti、Cu、Pd、Ag等をはじめとする金属、或いはこれらの金属の合金、或いはIn203-55n02をはじめとする金属酸状態がポリシリコンなどの半導体、などの中から適宜材料を選択して用いればよい。

【0078】電極を形成するには、例えば真空蒸着など 30 の製膜技術とフォトリングラフィー、エッチングなどのパターニング技術を組み合わせて用いれば容易に形成できるが、それ以外の方法(例えば印刷技術)を用いて形成してもさしつかえない。

【0079】 素子電極1102と1103との形状は、 当該電子放出素子の応用目的に合わせて適宜設計され る。一般的には、電極関面には適常は数百まングストロームから数百マイクロメーターの範囲から適当を数値を 選んで設計されるが、なかでも表示装置に応用するため に好ましいのは数マイクロメーターより数十マイクロメ ーターの範囲かる。また、素子電極の厚さはについて は、通常は数百オングストロームから数マイクロメータ 一の範囲かる適当な数値が選ばれる。

【0080】また、導電性薄膜1104の部分には、微 粒子腺を用いる。ここで述べた微粒子膜とは、構成要素 として多数の微粒子を含んだ膜(鳥状の集合体も含む) のことをさす。微粒子膜を做視的に調べれば、通常は、 個々の微粒子が離間して配置された構造か、或いは微粒 子が互いに隣接した構造か、或いは微粒子が互いに重な り合った構造が観測される。 .

【0081】 微粒子膜に用いた微粒子の粒径は、数オングストロームから数千オングストロームの範囲に含まれるのであるが、なかでも好ましいのは10オングストロームので出るが、なかでも好ましいのは10オングストロームの範囲のものである。また、微粒子膜の膜厚は、以下に述べるような挿像、件を考慮して適宜数定される。即ち、素子電框1102 空吹いは1103と電気的に良好に接続するのに必要な条件、後述する通電フォーミングを良好に行うのに必要な条件、機粒子膜自身の電気抵抗を後述する適宜の値にするために必要な条件などである。

【0082】具体的には、数オングストロームから数千 オングストロームの範囲のなかで設定するが、なかでも 好ましいのは10オングストロームから500オングス トロームの間である。

【0 0 8 3】また、微粒子膜を形成するのに用いられう る材料としては、例えば、P 4D、P t,R u,A g,A u,Ti, In, Cu, C r,Fe,Z n,S n,T a,W, P b,などをはじめとする金属や、P d O,S n O 2,I n 2 O 3,P b O,S b 2 O 3,などをはじ めとする酸化物や、H f B 2,Z r B 2,L a B 6,C e B 6,Y B 4,C d B 4,などをはじめとする硼化物 や、T i C,Z r C,H f C,T a C,S i C,W C, などをはじめとする異化物や、不 i N,Z r N,H f N,などをはじめとする平な金化物や、S i,G e,などを はじめとする半導体や、カーボン、などがあげられ、こ れの中から適宜選択される。

【0084】以上述べたように、導電性薄膜1104を 機粒子膜で形成したが、そのシート抵抗値については、 10の3乗から10の7乗【オーム/sq】の範囲に含 まれるよう設定した。

【0085】尚、導電性薄膜1104と素子電極110 2及び1103とは、電気的に良好に接続されるのが望 ましいため、互いの一部が重なりあうような構造をとっ ている。その重なり方は、図120世図8の例において は、下から、基板、素子電極、導電性薄膜の順序で積層 したが、場合によっては下から基板、導電性薄膜、素子 電極、卵順产で積層してもさしつかえない。

 形成する。

【0088】薄膜1113は、単結晶グラファイト、多 結晶グラファイト、非晶質カーボン、のいずれかか、も しくはその混合物であり、膜厚は500「オングストロ -ム] 以下とするが、300 [オングストローム] 以下 とするのが更に好ましい。

【0089】尚、実際の薄膜1113の位置や形状を精 密に図示するのは困難なため、図7及び図8においては 模式的に示している。また、図7の平面図においては、 薄膜1113の一部を除去した素子を図示した。

【0090】以上、好ましい素子の基本構成を述べた が、実施形態においては以下のような素子を用いた。 【0091】即ち、基板1101には青板ガラスを用 い、素子電極1102と1103にはNi薄膜を用い た。素子電極の厚さdは1000[オングストロー ム]、電極間隔しは2 [マイクロメーター] とした。

【0092】微粒子膜の主要材料としてPdもしくはP d Oを用い、微粒子膜の厚さは約100 [オングストロ -ム]、幅Wは100 [マイクロメータ] とした。

【0093】次に、好適な平面型の表面伝導型放出素子 20 の製造方法について説明する。図9から図13は、表面 伝道刑抗出去子の製造工程を説明するための断面図で、 各部材の表記は図7及び図8の場合と同一である。

【0094】1)まず、図9に示すように、基板110 1上に素子電極1102及び1103を形成する。

【0095】形成するにあたっては、あらかじめ基板1 101を洗剤、純水、有機溶剤を用いて十分に洗浄後、 素子電極の材料を堆積させる。(堆積する方法として は、例えば、蒸着法やスパッタ法などの真空成膜技術を 用ればよい。) その後、堆積した電極材料を、フォトリ ソグラフィー・エッチング技術を用いてパターニング し、図9に示した一対の素子電極(1102と110 3) を形成する。

【0096】2) 次に、図10に示すように、導電性薄 膜1104を形成する。

【0097】形成するにあたっては、まず図9の基板に 有機金属溶液を塗布して乾燥し、加熱焼成処理して微粒 子膜を成膜した後、フォトリソグラフィー・エッチング により所定の形状にパターニングする。ここで、有機金 **属溶液とは、導電性薄膜に用いる微粒子の材料を主要元 40** 素とする有機金属化合物の溶液である。(具体的には、 本実施形態では主要元素としてPdを用いた。また、実 施形態では塗布方法として、ディッピング法を用いた が、それ以外の例えばスピンナー法やスプレー法を用い てもよい。)

また、微粒子膜で作られる導電性薄膜の成膜方法として は、本実施形態で用いた有機金属溶液の塗布による方法 以外の、例えば真空蒸着法やスパッタ法、或いは化学的 気相堆積法などを用いる場合もある。

ング用電源1110から素子電極1102と1103の 間に適宜の電圧を印加し、通電フォーミング処理を行っ て、電子放出部1105を形成する。

【0099】通電フォーミング処理とは、微粒子膜で作 られた導電性薄膜1104に通電を行って、その一部を 適宜に破壊、変形、もしくは変質せしめ、電子放出を行 うのに好適な構造に変化させる処理のことである。微粒 子膜で作られた導電性薄膜のうち電子放出を行うのに好 適な構造に変化した部分(即ち電子放出部1105)に 10 おいては、薄膜に適当な亀裂が形成されている。尚、電 子放出部1105が形成される前と比較すると、形成さ れた後は素子電極1102と1103の間で計測される 電気抵抗は大幅に増加する。

【0100】通電方法をより詳しく説明するために、図 14に、フォーミング用電源1110から印加する適宜 の電圧波形の一例を示す。微粒子膜で作られた導電性薄 膜をフォーミングする場合には、パルス状の電圧が好ま しく、本実施形態の場合には同図に示したようにパルス 幅T1の三角波パルスをパルス間隔T2で連続的に印加 した。その際には、三角波パルスの波高値 V p f を、順 次昇圧した。また、電子放出部1105の形成状況をモ ニターするためのモニターパルスPmを適宜の間隔で三 角波パルスの間に挿入し、その際に流れる電流を電流計 1111で計測した。

【0101】本実施形態においては、例えば10のマイ ナス5乗 [torr] 程度の真空雰囲気下において、例 きばパルス幅T1を1 [ミリ秒]、パルス間隔T2を1 0 [ミリ秒] とし、波高値Vpfを1パルスごとに0. 1 [V] ずつ昇圧した。そして、三角波を5パルス印加 するたびに1回の割りで、モニターパルスPmを挿入し た。フォーミング処理に悪影響を及ぼすことがないよう に、モニターパルスの電圧Vpmは0.1 [V] に設定 した。そして、素子電極1102と1103の間の電気 抵抗が1x10の6乗 [オーム] になった段階、即ちモ ニターパルス印加時に電流計1111で計測される電流 が1x10のマイナス7乗 [A] 以下になった段階で、 フォーミング処理にかかわる通電を終了した。

【0102】尚、上記の方法は、本実施形態の表面伝導 型放出素子に関する好ましい方法であり、例えば微粒子 膜の材料や膜厚、或いは素子電極間隔しなど表面伝導型 放出素子の設計を変更した場合には、それに応じて通電 の条件を適宜変更するのが望ましい。

【0103】4)次に、図12に示すように、活性化用 電源1112から素子電極1102と1103の間に適 官の電圧を印加し、通電活性化処理を行って、電子放出 特性の改善を行う。

【0104】通電活性化処理とは、前記通電フォーミン グ処理により形成された電子放出部1105に適宜の条 件で通電を行って、その近傍に炭素もしくは炭素化合物 【0098】3)次に、図11に示すように、フォーミ 50 を堆積せしめる処理のことである。(図においては、炭 素もしくは炭素化合物よりなる堆積物を部材1113と して模式的に示した。) 尚、通電活性性処理を行うこと により、行う前と比較して、同じ印加電圧における放出 電流を典型的には100倍以上に増加させることができ る。

【0105】具体的には、10のマイナス4乗ないし10のマイナス5乗 [torr]の範囲内の真空雰囲気中、電圧力スを定期的に印加することにより、真空雰囲気中に存在する有機化合物を起源とする炭素もしくは炭素化合物を堆積させる。堆積物1113は、単結晶ケラファイト、多結晶ゲラファイト、多結晶がラファイト、東側では500にオングストローム】以下、より好ましくは300[オングストローム]以下である。

【0106】通電方法をより詳しく説明するために、活性化用電源1112から印加する適宜の電圧波形の一例を図15に示す。本実施形態においては、所定電圧の矩形波を定期的に印加して通電活性化処理を行ったが、具体的には、矩形波の電圧Vacは14【V】、バルス間隔74は10【ミリ秒】とした。高、上述の通電条件は、本実施形態の表面伝導型放出素子に関する好ましい条件であり、表面伝導型放出素子の設計を変更した場合には、それに応じて条件を通貨変更するのが望ましい。

【0107】図12に示す1114は該表面伝導型放出 素子から放出される放出電流1cを捕捉するためのアノ ト電框で、直流高電圧電源1115及び電流計111 6が接続されている(高、基板1101を、表示パネル の中に組み込んでから活性化処理を行う場合には、表示 パネルの蛍光面をアノード電極1114として用い る)。

【0108】活性化用電源1112から電圧を印加する 関、電流計1116で放出電流Ieを計測して通電活柱 化处理の進行状況をモニターし、活性化用電源1112 の動作を制御する。電流計1116で計測された放出電 流Ieの一例を図16に示すが、活性化電源1112か らパルス電圧を印加しはじめると、時間の経過ととし 放出電流Ieは増加するが、やがで飽和してほとんど増加しなくなる。このように、放出電流Ieが飽和した 時点で活性化用電源1112からの電圧印加を停止し、 時点で活性化用電源1112からの電圧印加を停止し、 適需活性化処理を終了する。

【0109】尚、上述の通電条件は、本実施形態の表面 伝導型放出素子に関する好ましい条件であり、表面伝導 型放出素子の設計を変更した場合には、それに応じて条 件を適宜変更するのが望ましい。

【0110】以上のようにして、図13に示す平面型の 表面伝導型放出素子を製造した。

【0111】 (表示装置に用いた表面伝導型放出素子の 特性)以上、表面伝導型放出素子について素子構成と製 法を説明したが、次に表示装置に用いた素子の特性につ ⁵⁰ 18

いて述べる。

【0112】図17に、表示破匿に用いた素子の(放出電流Ie)対(案子印加電圧Vf)特性 及び(案子電流If)対(素子印加電圧Vf)特性の典型的な例を示す。

【0113】尚、放出電流Ieは素子電流Ifに比べて 著しく小さく、同一尺度で図示するのが困難であるう え、これらの特性は素子の大きさや形状等の設計パラメ ータを変更することにより変化するものであるため、2 10 本のグラフは各々任意単位で図示した。

【0114】表示装置に用いた素子は、放出電流 I e に 関して以下に述べる3つの特性を有している。

【0115】 第一に、ある電圧 (これを関値電圧Vth と呼ぶ)以上の大きさの電圧を要子に印加すると急数に 放出電流Ieが増加するが、一方、関電電圧Vth未満 の電圧では放出電流Ieはほとんど検出されない。

【0116】即ち、放出電流Ieに関して、明確な閾値 電圧Vthを持った非線形素子である。

【0117】第二に、放出電流Ieは素子に印加する電 圧Vfに依存して変化するため、電圧Vfで放出電流I eの大きさを制御できる。

【0118】第三に、素子に印加する電圧Vfに対して 素子から放出される電流1cの応答速度が速いため、電 圧Vfを印加する時間の長さによって素子から放出され る電子の電荷量を制御できる。

[0119]以上のような特性を有するため、表面伝導型放出業子を表示接種に好適に用いることができた。 対は多数の素子を表示画面の圖素に対応して設けた数示 装置において、第一の特性を利用すれば、表示画面を順 次走走して表示を行うことが可能である。即ら、駆動中 の電子には所望の発光輝度に応じて関値電圧V t hの電圧を適宜印加し、非選択状態の素子には関値電圧V t h未満の電圧を印加する。駆動する素子を順大切り替 えてゆくことにより、表示画面を順次走走して表示を行 うことが可能である。

【0120】また、第二の特性かまたは第三の特性を利用することにより、発光輝度を制御することができるため、諧調表示を行うことが可能である。

【0121】 (多数素子を単純マトリクス配線したマル チ電子ビーム源の構造) 次に、上述の表面伝導型放出素 子を基板上に配列して単純マトリクス配線したマルチ電 子ビーム源の構造について述べる。

[0122] 図18に示すのは、図4の表示パネルに用いたマルチ電子ビーム源の平面図である。 基板上には、図7及び図8で示したものと同様な声面体導型放出素子が配列され、これらの繁子は行方向配線電極1003と列方向配線電極1004により単純マトリクス状に配線されている。行方向配線電極1003と列方向配線電極1004の交差する部分には、電極間に絶縁層(不図示)が形成されており、電気的な格線が保たれている。

【0123】図18のA-A'に沿った断面を、図19に示す。

[0124]尚、このような構造のマルチ電子源は、あ らかじめ基板上に行方向配線電極1003、列方向配線 電極1004、電極間絶線層(不図示)、及び表面伝導 型放出素子の素子電極と導電性薄膜を形成した後、行方 向配線電極1003及び列方向配線電極1004を介し て参示に給電して通電フォーミング処理と通電活性化 処理を行うことにより製造した。

【0125】図20は、前記説明の表面伝導型放出業子 10 を電子ビーム源として用いたディスプレイパネルに、例えばテレビジョン放送をはじめとする種々の画像情報源より提供される画像情報を表示できるように構成した多機能表示装置の一例を示すための図である。

【0126】図中、2100はディスプレイパネル、2101はディスプレイパネルの駆動回路、2102はディスプレイスントローラ、2103はマルチプレクサ、2104はデコーダ、2105は入出カインターフェース回路、2106はCPU、2107は画像よモリインターフェース回路、2111は画像スプリインターフェース回路、2111は画像スプリインターフェース回路、2111な11は画像スプリインターフェース回路、2112及び2113はTV信号受信回路、2114は入力部である。以下、画像信号の流れに沿って各部の機能を設明する。

[0127] 高、本表示装置は、例えばテレビジョン信 号のように映像情報と音声情報の両方を含む信号を受信 る場合には、当然映像の表示と同時に音声を再生する ものであるが、本発明の特徴と直接関係しない音声情報 の受信、分離、再生、処理、記憶などに関する回路やス ピーカなどについては誤明な客略する。

【0128】まず、TV信号受信回路2113は、例えば電波や空間光通信などのような無線伝送系を用いて伝送されるTV画像信号を受信するための回路である。受信するTV信号の方式は特に限られるものではなく、例えば、NTSC方式、PAL方式、SECAM方式などの諸方式でもよい。また、これらより更に多数の走強線よりなるTV信号(例えばMUSF方式をはじめとするいわゆる高品位TV)は、大面積化や大画素数化に適した前記ディスプレイパネルの利点を生かすのに好適な信号源である。TV信号受信回路2113で受信されたT 40 V信号は、デコーダ2104に出力される。

[0129]また、TV信号受信回路2112は、例えば同軸ケーブルや光ファイバーなどのような有線伝送系を用いて伝送されるTV画像信号を受信するための回路である。前記TV信号受信回路2113と同様に、受信するTV信号の方式は特に限られるものではなく、また本回路で受信されたTV信号もデコーダ2104に出力される。

【0130】また、画像入力インターフェース回路21 11は、例えばTVカメラや画像読み取りスキャナなど 50

の画像入力装置から供給される画像信号を取り込むため

の回路で、取り込まれた画像信号はデコーダ2104に 出力される。

【0131】また、画像メモリインターフェース回路2 110は、ビデオテープレコーダ(以下VTRと略す) に記憶されている画像信号を取り込むための回路で、取 り込まれた画像信号はアコーダ2104に出力される。 【0132】また、画像メモリインターフェース回路2

【0132】また、画線メモリイングーフェース回路2 109は、ビデオディスクに記憶されている画像信号を 取り込むための回路で、取り込まれた画像信号はデコー ダ2104に出力される。

【0133】また、画像メモリインターフェース回路2 108は、いわゆる静止画ディスクのように、静止画像 データを記憶している装置から画像信号を取り込むため の回路で、取り込まれた静止画像データはデコーダ21 04に出力される。

【0134】また、入出力インターフェース回路210 5は、本表示装置と、外部のコンピュータもしくはコン ピュータネットワークもしくはプリンタなどの出力装置 とを接続するための回路である。画像データや文字デー タ・図形情報の入出力を行うのはもちろんのこと、場合 によっては本表示装置の備えるCPU2106と外部と の間で制御信号や数値データの入出力などを行うことも 可能である。

【0136】また、CPU2106は、主として本表示 装置の動作制御や、表示画像の生成や選択や編集に関わ る作業を行う。

【0137】例えば、マルチブレクサ2103に制御信号を出力し、ディスプレイパネルに表示する画像信号を適宜選択したり組み合わせたりする。また、その際には表示する画像信号に応じてディスプレイパネルコントローラ2102に対して制御信号を発生し、画面表示周波数や患素方法(例えばインターレースかノンインターレースか)や一画面の走査線の数など表示装置の動作を適宜制御する。

【0138】また、前記画像生成回路2107に対して

画像データや文字・図形情報を直接出力したり、或いは 前記入出力インターフェース回路2105を介して外部 のコンピュータやメモリをアクセスして画像データや文 全・図形情報を入力する。

【0139】尚、CPU2106は、むろんこれ以外の目的の作業にも関わるものであっても良い。例えば、パーソナルコンピュータやワードプロセッサなどのように、情報を生成したり処理する機能に直接関わっても良い。

【0140】或いは、前述したように入出力インターフ 10 ェース回路2105を介して外部のコンピュータネット ワークと接続し、例えば数値計算などの作業を外部機器 と協同して行っても良い。

【0141】また、入力部2114は、前記CPU21 06に使用者が命令やプログラム、痰いはデータなどを 入力するためのものであり、例えばキーボードやマウス のほか、ジョイスティック、バーコードリーダー、音声 認識装置など多様な入力機器を用いる事が可能である。

【0142】また、デコーダ2104は、前記2107ないし2113より入力される種々の画像信号を3原色信号、または輝度信号と1信号、保信号に逆変換するための回路である。高、同図中に点線で示すように、デコーダ2104は内部に画像メモリを備えるのが望ましい。これは、例えばMUSE方式をはじめとして、逆変するに際して画像メモリを必要とするようなテレビ信号を扱うためである。また、画像メモリを備えることにより、静止画の表示が容易になる。或いは前話画像生成り、第止画の表示が容易になる。或いは前話画像生成り、静止画の表示が容易になる。或いは前話画像生成り、静止画の表示が容易になる。或いは前話画像生理や

らである。 【 0 1 4 3】また、マルチプレクサ 2 1 0 3 は、前配 C P U 2 1 0 6 より入力される制制信号に基づき表示画像 を適宜選択するものである。即ち、マルチプレクサ 2 1 0 3 はデコーダ 2 1 0 4 から入力される逆変換された画像信号のうちから所望の配信信号を選択と駆動回路では、一画面表示時間内で画像信号を切り替えて選択することにより、いわゆる傾向によって異なる画像を表示することも可能である。

編集が容易に行えるようになるという利点が生まれるか

【0144】また、ディスプレイパネルコントローラ2 102は、前記CPU2106より入力される制御信号 に基づき駆動回路2101の動作を制御するための回路 である。

【0145】まず、ディスプレイパネルの基本的な動作 にかかわるものとして、例えばディスプレイパネルの駆 動用電源(図示せず)の動作シーケンスを制御するため の信号を駆動回路2101に対して出力する。また、デ ィスプレイパネルの駆動方法に関わるものとして、例え ば画面表示周波数や走査方法(例えばインターレースか 50

ノンインターレースか)を制御するための信号を駆動回路2101に対して出力する。

【0146】また、場合によっては表示画像の輝度やコントラストや色調やシャープネスといった画質の調整に関わる制御信号を駆動回路2101に対して出力する場合もある。

【0147】また、駆動回路2101は、ディスプレイパネル2100に印加する駆動信号を発生するための回路であり、前記マルチプレクサ2103から入力される画像信号と、前記ディスプレイパネルコントローラ210より入力される制御信号に基づいて動作するものである。

【0148】以上、各部の機能を説明したが、図20に 例示した構成により、本表示装置においては多様な画像 情報源より入力される画像情報をデスプレイパネル2 100に表示する事が可能である。即ち、テレビジョン 放送をはじめとする各種の画像信号はデコーダ2104 において遊変換された後、マルチプレクサ2103において遊変換された後、マルチプレクサ2103において適定選択され、駆動回路2101に入力される。 の方、ディスプレイロント2101の動作を制御よるる画の制備信号に応じて駆動の路21010動作を制御するために発生する。配ディスプレイパネル2100に駆動信号を発生する。配ディスプレイパネル2100に駆動信号を印加する。これにより、ディスプレイパネル2100において画像が表示される。これらの一連の動作は、CPU2106により裁括的に創御される。

【0149】また、本表示装置においては、前記デコーダ2104に内蔵する画像メモリヤ、画像生成四路21 07及びCPU2106が関与することにより、単に複数の画像情報の中から選択したものを表示するだけでなく、表示する画像情報に対して、例えば拡大、縮小、回転、移動、エッジ強調、関引き、補間、色変染、画像の縦横比変換などをはじめとする画像処理や、合成、消傷、無集を行う事も可能である。また、本実施形態の説明では特に触れなかったが、上記画像処理や画像編集と同様に、音声情報に関しても処理や編集を行うための専用回路を設けずむ良い。

【0150】従って、本表示装置は、テレビジョン放進 の表示機器,テレビ会議の第末機器,静止画像及び動画 像を扱う画像編集機器,コンピュータの端末機器,ワー ドプロセッサをはじめとする事務用端末機器,ゲーム機 などの機能を一台で兼ね備える事が可能で、産業用或い は民生用として極めて応用範囲が広い。

【01.51】尚、図20は、表面伝導型放出素子を電子 ビーム源とするディスプレイパネルを用いた表示装置の 構成の一例を示したにすぎず、これのみに限定されるも のではない事は言うまでもない。例えば、図20の構成 要素のうち使用目的上必要のない機能に関わる回路は省 いても差し支えない。またこれとは逆に、使用目的によ っては更に構成要素を追加しても良い。例えば、本表示 装置をテレビ電話機として応用する場合には、テレビカ メラ、音声マイク、 照明機、モデムを含む送受信回路な どを構成要素に追加するのが好適である。

【0152】本表示装置においては、とりわけ表面伝導型放出案子を電子ビーム源とするディスプレイパネルが容易に溶形化できるため、表示装置全体の奥行きを小さくすることが可能である。それに加えて、表面伝導型放出業子を電子ビーム源とするディスプレイパネルは大画面化が容易で輝度が高く視野角特性にも優れるため、本り表示表質は臨場感あふれ迫力に富んだ画像を視認性良く表示する事が可能である。

【0153】以上のように、本実施形態に係る画像表示 装置によれば、一つの放出案では報勉商所に発光点を形 成し、更に、この複数個所の発光点で程度の差がないよ うに調節することができる。本実施形態では、輝度補正 手段と、電子ビームを振る手段とが同一の回転構成であ ることから、従来例として説明した画像実装置のよう に輝度補正のための回路構成を別途備える必要がない。

【0154】また、本実施形態によれば、駆動電圧Vf と加速電圧Vaとを同時に切り換えるため、何れか一方 を切り換える場合と比較して、電子ビームを振る範囲を 広げることができる。

[0155]

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、 一放出素子で隣接する複数の画素位置を、単純な構造で 良好に発光させる画像表示装置及び画像表示方法の提供 が実現する。これにより、高精細で小型な画像表示装置 を作成することが可能となる。

[0156]

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施形態としての画像表示装置のブロック構成図である。

【図2】本発明の一実施形態における一つの放出素子部を、図1の断面Aで切った場合の断面図でああり、電子放出部から放出された電子の軌道を表す図である。

【図3】本発明の一実施形態としての画像表示装置を駆動する際のタイミングチャートである。

【図4】本発明の一実施形態としての画像表示装置の表

示パネルの一部を切り欠いて示した斜視図である。 【図 5 】表示パネルのフェースプレートの蛍光体配列を

例示した平面図である。 【図 6】 表示パネルのフェースプレートの蛍光体配列を

例示した平面図である。 【図7】本発明の一実施形態で用いた平面型の表面伝導 型放出素子の平面図である。

量放出票子の予園圏である。 【図8】本発明の一実施形態で用いた平面型の表面伝導型放出素子の斯面図である。

【図9】 平面型の表面伝導型放出素子の製造工程を示す 断面図である。 【図10】 平面型の表面伝導型放出素子の製造工程を示す新面図である。

【図11】平面型の表面伝導型放出素子の製造工程を示す斯面図である。

【図12】平面型の表面伝導型放出素子の製造工程を示す断面図である。

【図13】平面型の表面伝導型放出素子の製造工程を示す断面図である。

【図14】通電フォーミング処理の際の印加電圧波形を 。 示す図である。

【図15】通電活性化処理の際の印加電圧波形を示す図である。

【図16】通電活性化処理の際の放出電流 I e の変化を示す図である。

【図17】本発明の一実施形態における表面伝導型放出 表子の典型的な特性を示すグラフを示す図である。

素子の典型的な特性をボリグラフをボリ固とのる。 【図18】本発明の一実施形態で用いたマルチ電子ビー

ム源の基板の平面図である。 【図19】本発明の一実施形態で用いたマルチ電子ビー

ム源の基板の一部断面図である。 【図20】本発明の一実施形態における画像表示装置を

用いた多機能画像表示装置のブロック図である。 【図21】従来例としての表面伝導型放出素子の一例を

示す図である。 【図22】従来例としてのFE型素子の一例を示す図で

のる。 【図23】従来例としてのMIM型素子の一例を示す図 である。

【符号の説明】

1:同期分離回路,

2:信号処理部,

3:変調信号発生部,

4:タイミング制御回路.

5:走査信号発生器,

6: V f 切換器,

7: Va切換器,

10:パネル,

11:MOS-FET,

12:放出素子部,

s 1:NTSC信号,

s 2:タイミング制御信号,

s 3:パルス信号,

s 4:パルス幅変調信号.

s 4:ハルス幅数 s 5:映像信号,

s 6:走査信号,

100:中心軸,

101:フェースプレート,

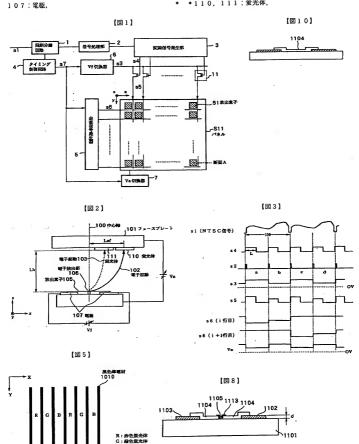
102,103:電子軌道,

105:放出素子,

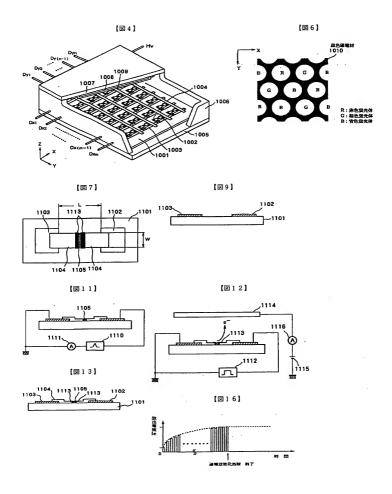
50 106:電子放出部,

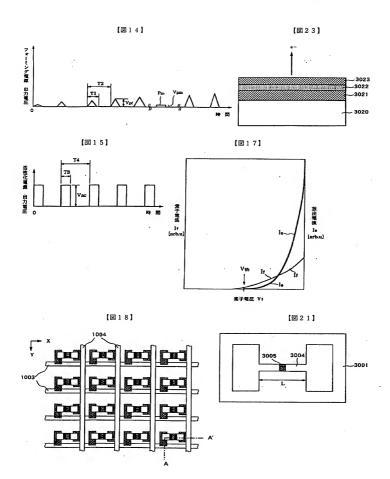
25

*110,111:蛍光体,









【図19】

